DEUTSCHLAND



DEUTSCHES PATENT: UND MARKENAMT

- (2) Aktenzeichen:
- (2) Anmeldetag:
- 197 28 692.5 4. 7.97
- (3) Offenlegungstag:
- 7 1 99

(7) Anmelder:

Siemens AG, 80333 München, DE

Erfinder:

Pape, Heinz, 85609 Aschheim, DE

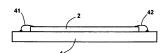
(56) Entgegenhaltungen:

DE 42 42 097 A1 US 51 34 539

Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen

Prüfungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt

- (54) IC-Baustein
 - Es wird ein IC-Baustein mit einer oder mehreren integrierten Schaltungen (1) und einem diese umgebenden Gehäuse beschrieben. Der beschriebene IC-Baustein zeichnet sich dadurch aus, daß innerhalb des Gehäuses in unmittelbarer Nähe zur integrierten Schaltung ein oder mehrere zusätzliche elektronische Bauelemente (3) untergebracht sind.



Beschreibung

Die vorliegende Erfindung betrifft eine Vorrichtung gemäß dem Oberbegriff des Patentanspruchs 1, d. h. einen IC-Baustein mit einer oder mehreren integrierten Schaltungen und einem diese umgebenden Gehäuse.

Derartige IC-Bausteine sind seit vielen Jahren in unzähligen Ausführungsformen bekannt und bedürfen keiner näheren Erläuterung.

Es ist auch bekannt, daß beim Betreiben von integrierten Schaltungen in diesen teilweise Effekte auf treten, die den Betrieb der betreffenden integrierten Schaltung und/oder von in der Nähe von dieser befindlichen integrierten Schaltungen stören Könen, wenn nicht entsprechende Gegenmaßnahmer engriffen werden.

Ein derartiger Effekt ist beispielsweise bei Schaltvorgängen in Treiberstufen der in der Fig. 4 gezeigten Art zu beobachten

Die besagte Treibersufe besucht aus zwei MOS-Transistoren TI und T2, die wie in der Fig. 4 gezeigt verschaltet sind. Von den Transistoren sei einer immer leitend und der andere immer sperend, so daß das Ausgangsstagn! O der Treibersiste in Abhängsigkeit vom Einsgangssignal I setse entweder das Potential des positiven Versorgungsspannungsanschlussste (VDD) oder dar Potential des nestativen Versorgungsspannungsanschlusser (Massen aufweist.

Die in derartigen Treiberstufen verwendeten MÖS-Transistoren haben die Eigenschaft, daß sie etwas schneller vom sperrenden Zustand in den leitenden Zustand versetzbar sind als umgekehrt. Dadurch kann es bei durch das Eingangssignal I veranläßen Schallvorgängen der Transistoren leitend sind. Wenn und so lange beide Transistoren leitend sind, liegt ein Kurzschiluß zwischen VDD und Masse vor. Dadurch fließt ein so hoher Storn, daß die Versorgungspannung VDD kurzschiluß zwischen VDD und Masse vor. Dadurch fließt ein so hoher Storn, daß die Versorgungsspannung vDD kurzschilg einhörten. Dieser Versorgungsspannungseinbruch söth benachbarte Schaltungseile der integrierten Schaltung, denn dies Kann dort zu unerwünschten Schaltvorgängen fülhren, versätkrade Schaltungseile honen diese Effekte noch verstikken.

Zur Kompensation oder Einstörung können als Stützkondensatoren bezeichnete Kondensatoren zwischen VDD und Masse eingefügt werden. Diese nicht oder jedenfalls nicht ohne weiteres in die integrierte Schaltung integrierbaren und deshalb außerhalb des IC-Bausteins vorgesehnen Stützkondensatoren wirken als Ladungspuffer und vermögen dadurch die Ladungen, die während des Kurzschlusses ins nehr großer Menge ablitißen, in austreichender Menge zur Verfügung zu stellen und/oder schnell zu ersetzen. Der nach wie vor vorhandene Kurzschluß verliert dadurch einen Teil seiner negativen Wirkungen ich er zuwor erwähnte großeitunge Spannungseinhenk kann ganz oder teilweise verhindert werden.

Je höherfrequent die Signale sind, die von einer integrierten Schaltung zu verarbeiten oder zu erzeugen sind bzw. je höher die Geschwindigkeit ist, mit welcher eine integrierte Schaltung arbeitet, desto weniger wirksam sind jedoch Entstörmaßnahmen wie die erwähnten Slützkondensutoren. Dia aber andererseits immer höhere Signalfrequenzen und Arbeitsgeschwindigkeiten gefordert und realisiert werden, gestaltet sich der Einsatz von IC-Bausteinen für solche Anwendungen immer schwieriger.

Der vorliegenden Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, den IC-Baustein gemäß dem Oberbegriff des Patent-3 anspruchs 1 derart weiterzubilden, daß dieser selbst bei höchsten Frequenzen und Arbeitsgeschwindigkeiten problemlos einsetzbart ist.

Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch die im kennzeichnenden Teil des Patentanspruchs 1 beanspruchten Merkmale gelöst.

Demnach ist vorgeschen, daß innerhalb des Gehäuses des IC-Bausteins in unmittelbarer Nähe zur integrierten Schaltung ein oder mehrere zusätzliche elektronische Bauelemente untergebracht sind.

Dadurch können für die ordnungsgemäße Funktion und Wirkungsweise der integrierten Schaltung erforderliche elektronische Bauelemente in unmittelbarer Nähe zu den Stellen angeordnet werden, an welchen die zu vermeidenden oder zu kompensierenden Effekte ausgelöst werden oder auftreten.

Damit können unter anderem auch die Stützkondensatoren in unmittelbarer Nähe zu den Stellen angeordnet werden, 45 an denen die zuvor beschriebenen Kurzschlüsse auftreten.

Die unmittelbare Nähe der Slützkondensatoren zu diesen Stellen hat den positiven Effekt, daß die in den Stützkondensatoren gespeicherten Ladungen nahezu unabhängig von den Signalfrequenzen und der Arbeitsgeschwindigkeit im wesentlichen soften verfügbar bzw. verzögerungsfrei ersetzbar sind. Die Folge ist, daß es- jedenfalls bei susreichender Diemensionierung der Stützkondensatoren – nicht einmal zu kurzzeitigen Versorgungsspannungs-Einbrüchen kommen

Es wurde mithin ein IC-Baustein gefunden, welcher selbst bei höchsten Frequenzen und Arbeitsgeschwindigkeiten problemlos einsetzbar ist.

Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung sind Gegenstand der Unteransprüche.

Die Erfindung wird nachfolgend anhand von Ausführungsbeispielen unter Bezugnahme auf die Figuren näher erläuter. Es zeigen

Fig. 1 eine Seitenansicht einer integrierten Schaltung mit einem über dieser angeordneten (Bauelemente-)Träger,

Fig. 2A eine Seitenansicht des Trägers gemäß Fig. 1 mit einem darauf ausgebildeten Kondensator,

Fig. 2B eine Draufsicht auf den Träger gemäß Fig. 2A,

Fig. 3 eine Draufsicht auf einen gegenüber den Fig. 2A und 2B verändert aufgebauten Kondensator, und

Fig. 4 den Aufbau einer in integrierten Schaltungen üblicherweise verwendeten Treiberstufe.

Der im folgenden niber beschriebene IC-Baustein ist ein beliebiger IC-Baustein, dessen Aufbau, Funktion und Größe keinerle Beschnäkungen unterworfen ist. Es kann sich auch um ein sogenanntes Multheirpmodul handeln, bei welchem nehtrere integrierte Schalungen in einem IC-Baustein zusammengefaßt (beispelsweise nebeneinander auf einem als gemeinsamter Täger dienenden sogenannten Multichipmodul-Substart angeordnet) sich

Die beschriebenen IC-Bausteine zeichnen sich dadurch aus, daß sie außer einer oder mehreren integrierten Schaltungen zusätzliche elektronische Bauclemente enthalten.

Die Bauelemente, um die es sich im vorliegend näher betrachteten Beispiel handelt, sind die eingangs bereits erwähnten Stützkondensatoren zur Kompensation der beispielsweise in Anordnungen gemäß der Fig. 4 auftretenden Kurz-

schlüsse. Wie später noch ausführlicher dargelegt werden wird, besteht hierauf jedoch keine Einschränkung; die erwähnten Bauelemente können grundsätzlich für beliebige Zwecke vorgesehene Bauelemente und Strukturen beliebiger Art

Die Stützkondensatoren sind auf einem plättehenförmigen Träger angeordnet, welcher mit der integrierte Schaltung, für welche die Stützkondensatoren vorgesehen sind, vorzugsweise durch Kleben verbunden wird.

Eine derartige Anordnung ist in Fig. 1 veranschaulicht. In der Fig. 1 ist eine integrierte Schaltung 1 dargestellt, auf welche ein einen oder mehrere in der Fig. 1 nicht gezeigte Kondensatoren tragender plättehenförmiger Träger 2 aufgeklebt ist

Der plättchenförmige Träger 2 ist vorzugsweise ein Keramik- oder Glasplättchen, Keramiken und Gläser sind als Trägermaterial hervorragend geeignet, weil sie zum einen thermomechanisch relativ gut an Silizium und andere Halbleitermaterialien zur Herstellung von integrierten Schaltungen 1 angepaßt bzw. anpaßbar sind und andererseits wegen ihrer hohen Dielektrizitätskonstante ausgezeichnet zur Ausbildung von Kondensatoren auf dem Träger 2 geeignet sind.

Auf dem Träger 2 sind im betrachteten Beispiel ein oder mehrere Kondensatoren vorgeschen, deren elektrische Anschlüsse als Bondpads ausgebildet sind, von welchen jeder für eine oder mehrere Bondverbindungen ausgelegt sein kann. Über diese, in der Fig. 1 nicht gezeigte Bondpads sind die auf dem Träger 2 vorgesehenen oder ausgebildeten Bauelemente über Bonddrähte 41, 42 elektrisch mit der darunter liegenden oder (z. B. bei Multichipmodulen) anderen integrierten Schaltungen des betrachteten IC-Bausteins verbindbar.

Der Träger 2 mit dem oder den darauf befindlichen Kondensatoren kann beispielsweise als sogenannte Cofired Ceramik hergestellt werden. Bei dieser Technologie, nach der normalerweise auch die bekannten SMD-Keramikkondensatoren gefertigt werden, werden in einem ersten Schritt auf dünne "Green Tape" Keramiksubstrate, die noch schneid-, stanz- 20 und formbar sind, Metall schichten (beispielsweise Cu, Ag, W oder dergleichen) aufgebracht, wobei das Aufbringen beispielsweise durch ein Bedrucken erfolgen kann. Anschließend werden die beschichteten Substrate zugeschnitten, zu Sta-

peln zusammengefügt und gebrannt; natürlich sind auch einlagige Kondensatoren herstellbar. Die Kondensatoren können auch in Dickschichttechnik auf dem Träger 2 aufgebracht werden, wobei auf fertig gebrannte Keramiksubstrate dielektrische und metallische Lagen meist im Siebdruckverfahren als Pasten aufgebracht und 25 eingebrannt oder zusammengesintert werden.

Die vorstehend genannten Verfahren sind bekannt und kostengünstig.

Grundsätzlich denkbar sind auch Dünnfilmkondensatoren oder andere Strukturierungen in Dünnfilmtechnik, bei der auf ein Substrat (Keramik, Glas, Metall oder organisches Material wie z. B. das zur Chipabdeckung verwendete Polyimid) beispielsweise durch Aufschleudern, Aushärten, Bedampfen usw. dielektrische und metallische Lagen aufgebracht 30

und - ähnlich wie bei der Herstellung von Halbleiter-Chips - durch Fotostrukturier- und Ätzprozesse strukturiert werden. Die Dünnfilmtechnik ist flexibler einsetzbar und liefert genauere Ergebnisse, ist dafür aber auch teurer als die vorstehend beschriebenen Techniken.

Mögliche Arten der Ausbildung und Anordnung eines oder mehrerer Stützkondensatoren auf einem Träger 2 werden nachfolgend insbesondere unter Bezugnahme auf die Fig. 2A, 2B und 3 beschrieben.

Bei dem Stützkondensator, der in den genannten Figuren veranschaulicht ist, handelt es sich um einen nach der Dickschichttechnik hergestellten Dickschichtkondensator. Die nachfolgenden Ausführungen gelten jedoch - soweit es sich nicht um individuelle Besonderheiten der Dickschichttechnik handelt - auch für nach anderen Verfahren hergestellte Rauelemente

Der grundlegende Aufbau des Stützkondensators ist in den Fig. 2A und 2B veranschaulicht, wobei die Fig. 2A eine 40 Seitenansicht des den Kondensator enthaltenden Trägers und die Fig. 2B eine Draufsicht auf denselben darstellt.

Der mit dem Bezugszeichen 3 bezeichnete Kondensator besteht aus einer auf dem Träger 2 aufgebrachten Substratelektrode 31, einer auf der Substratelektrode 31 aufgebrachten (im betrachteten Beispiel 50 um dicken) Dielektrikum-Schicht 32 und einer über der Dielektrikum-Schicht 32 aufgebrachten Deckelektrode 33.

Die Kapazitäten von derart (einschichtig) aufgebauten Kondensatoren hängen in erster Linie von dem zur Herstellung 45 der Dielektrikum-Schicht 32 verwendeten Material ab. In der folgenden Tabelle sind stellvertretend zwei Beispiele angeführt:

Dielektrisches	Relative Di-	Elektroden-	Kapazität
Material	elektrizitäts-	material	pro Fläche
	konstante		in pF/mm²
Kristallines	150	Ag / Pd	30
Glas			
Blei-Peruskide	3000	Au	500
(PbTiO ₃)			

55

Bei Stützkondensatoren sind häufig Kapazitäten von 20 pF ausreichend. Selbst bei einem einlagigen Aufbau mit Glas wäre also 1 mm2 Kondensatorfläche pro Treiberschaltung nach Art der Fig. 4 bereits mehr als ausreichend. Bei geschicktem Design sind auf dieser Fläche sogar noch große, d. h. zum Anschluß mehrere Bonddrähte ausgelegte Anschlußflächen (Bondpads) unterbringbar.

Die Bondpads werden, wie insbesondere aus der Fig. 2B ersichtlich ist, durch die über die Dielektrikum-Schicht 32 überstehenden Abschnitte 311 und 331 der Substratelektrode 31 und der Deckelektrode 33 gebildet.

Über die Bondpads werden die auf dem Träger 2 angeordneten Bauelemente mit der integrierten Schaltung, auf der sie

sich befinden oder einem mehrere integrierte Schaltungen tragenden Multichipmodul-Substrat verbunden.

Jeder der Bondpads kann, wie vorstehend bereits erwähnt wurde, zur Verbindung mit mehreren Bonddrähten ausgelegt sein. Selbstverständlich muß dies nicht unbedingt der Fall sein.

Die Bondpads 311 und 331 müssen nicht wie bei der in den Fig. 2A und 2B gezeigten Ausführungsform auf gegenüberliegenden Seiten der Kondensatorfläche liegen. Sie können auch auf der selben Seite der Kondensatorfläche nebeneinander liegen. Ein derartiger Aufbau des Stütkzondensators ist in Fig. 3 veranschaulicht.

Eine wie in der Füg. 3 gezeigte Anordnung der Bondpads erweist sich in den meisten Fällen als voneilhaft, weil dadurch die Bondpads der auf einem Träger vorgeschenen Bauelemente entlang des Trägerrandes angeordnet werden können. Dies ist günstig, weil dadurch die Verwendung besonders kurzer Bonddrähte zur (direkten oder indirekten) d. 10 10 dem Umweg über beispielsweise Multichipmodul-Substrate oder Leadframes erfolgenden) Verbindung der Bauelemente des Trägers 7 mit der danunte legenden oder einer anderen integrierten Schaltung ermöglicht wird.

Bin besonders kurzer Leitungsweg zwischen den Bauelemenien des Thägers und den integrieren Schaltung bzw. den Abschnitten derseiben, für die is bestämmt sind, ist insbesondere bei der Verarbeitung oder der Erzeugung hochfrequente Signale und/oder hohen Arbeitsgeschwindigkeiten der integrieren Schaltung von enormer Bedeutung. Der Ladungsfluß von und zu den Bauelemente mird nämlich bei höhen Frequenzen durch den Blindwiderstand ole der Verbindungs leitung begrenzt, und dieser kann selbst bei relativ kurzen Verbindungssleitungen überraschend hoch werden. Bei der übelichen Bigeinnlachtwirität. Leines Leitungsstücker von eiwa 1 nHW mm und einer (in dieser Krößenondrung beispielsweise in GSM-Mobilfunkteidenen revrenderen) Frequenz von 1 GHz beträg der Blindwiderstand bereits 6,3 Umm. Aus diesem hohen Blindwiderstand läß sich ersehen, daß die auf dem Tiger 2 angeordneten Bauelement in her bestimmungezog gemäße Wirkung nur dann optimal entfalten können, wenn der Verbindungsweg zur integrieren Schaltung möglichst kurz ist. Unabhängig davon ist die Wirkung der auf dem Tiger oder andersvo min C-Baustein vorgeschenen Bauelement auf grund deren Nihe zur integrierten Schaltung erheblich besser als wenn sie wie bisher außerhalb des IC-Bausteins vorgeschen Wäten.

Es erweist sich als günstig, wenn auf dem Träger 2 ganze Kondensatorfelder aufgebaut werden. Man kann dann auf 25 kürzestem Wege beliebige Abschnitte der integrierten Schaltung mit beliebig vielen Kondensatoren verbinden.

Die Koodensatoren von Kondensatorfeldern sind vorzugsweise so aufgebaut, daß sie zumindest teilweise eine gemeinsame Sübstratelektrode oder eine gemeinsame Dekelektrode haben. Dadurch läßt sich die dann eine nabezu vollflächige Lage bildende Sübstratelektrode oder Deckelektrode zugleich als elektromagnetische Schirmung für die integrierte Schaltung benutzen.

Zusätzlich oder alternativ können außer den Kondensatoren auch andere passive Bauelemete oder Strukturen wie beispielsweise Widerstände, Induktivitäten, Verdrahtungsleitungen oder ganze Verdrahtungsbehenne te: auf einfache und plutzsparende Weise auf dem Träger untergebracht werden. Da derartige Bauelemente planar oder in mehreren Lagen auf nur einer einzigen Seite des Trägers, also ohne Durchkontaktierungen zur anderen Seite erzeugt werden können, kann die zweite Seite des Trägers großleisig metallisiger und als Schrimetkerkode genutzt werden.

Selbstverständlich k\u00f6nnen auch Komplexere passive und auch aktive Bauelemente, unter anderem also auch beispielsweise Oberfl\u00e4chenwellenfilter, Sensoren, Transistoren, Dioden z. B. zum Senden und Empfangen von optischen Signalen oder Hochfrequenzsignale usw. in den IC-Baustein verleet werden.

Es erweist sich wegen der damit verbundenen Flexibilitist als sehr vorteilhaft, daß prinzipiel alle in der Dünnfilm- oder Dickschichtechnis bekannten Vorgehensweisen und Verfahren zum Einsarz kommen können, angefangen beispielse weise vom Aufbringen von Leitungen Widerstandsschlichten oder Bauelemente repräsentierenden Strukturen wie spiraloder mänarderförmigs Leitungen zur Erzeugung von Induktivitätien, bis int zum Tilmmen von Widerständen oder Auftrennen von Verbindungen mittels Laser. Damit sind auch Präzisions-Bauelemente oder Baugruppen wie Präzisionswiderstände, RC-Glidder, Filter, Schwingkreise usw. leicht realisierbar. Bei geschicker Zusammenstellung derartiger
strukturen auf dem Träger können diese in unterschiedlicher Weise durch nachträgliches Auftrennen von Leitungen bedärfsgerocht erzeute oder versechachtelt werden.

Ist der Träger der Bauelemente auf die integrierte Schaltung aufgeklebt und durch Drahtbonden mit Golddraht mit dieser oder einem darunter liegenden Multichipmodul-Substrat verhunden, so wird, wie in der Fig. 1 angedeutet ist, der Bondhall vorzugsweise auf einen Bondpad der integrierten Schaltung (bei Multichipmodulen gegebenenfalls auf einen Bondpad des noch tiefer liegenden Multichipmodul-Substrats) platziert, und der Bondwedge auf einen Bondpad des Trägers. Dadurch kann der Bonddraht relativ flach auf den Bondpad des Trägers auftrefflen. Bei einer dernafigne Verbindung von integrierter Schaltung und Träger wirt der IC-Baustein durch das Einbringen des Trägers in diesen nicht oder allenfalls unwesenflich dicker, die im IC-Baustein auch ohne den Träger vorzussehende Bondverbindungen beanspruchen nämlich ohnehin einen nicht unerheblichen Treiraum nach oben, und dieser Freiraum wird durch den Träger bzw. die zu diesem zu verlegenden Bondfarbein einko nich zusum übernagt.

Das Ausbilden der in den IC-Baustein verlegten Bauelemente auf einem Tätger und Aufkleben desselben auf die integriere Schaltung des IC-Baustein stein ein Vergebensweise, für welche es hinschlich der Efflizien, der Plachbliking der Wirksamkeit und der Kosten nach dem derzeitigen Kenntnisstand keine gleichwertigen oder besseren Alternativen zibt.

Gleichwohl ist diese Art der Bauelemente-Integration nicht die einzig mögliche Variante. So ist es beispielsweise nicht erforderlich, den Tièger auf die integrierte Schallung aufzukleben. It kann auch an underen Stellend eri netgerierten Schaltung auf beliebige. Att und Weise mit dieser verbunden werden. Bi sit nicht einmal zwingend erforderlich, daß der Träger Underhaup mit der integrierten Schaltung erkelbet oder in sonsiger Weise verbunden wird. Der Träger mild auch nicht oberhalb der integrierten Schaltung angeordnet werden, sondern kann grundstätzlich eine beliebige Relativlage zur integrierten Schaltung sinnehmen, also beispielsweis auch unter oder neben dieser angeordnet werden. Er mild auch son integrierten Schaltung sinnehmen, also beispielsweis auch unter oder neben dieser angeordnet werden. Er mild auch son inch plätschenförmig ausgebildet sein, sondern kann beliebig andere Formen (z. B. die eines Zylinders) annehmen; er kann auch beliebig die kod erfülm sein. Auf dem Träger kann sogs verzichtet werden. Bi entsprechender Aussführung können die in den IC-Baustein zu verlegenden Bauelement nümlich auch naderweitig dort untergebracht werden. Eine der Möglichkein hierfür besetht dari, ein herkömmliches oder speziell für diesen Zweck angefertiges Bauelement

beispielsweise durch Verlöten mit den entsprechenden Fingern des lead frame des IC-Bausteins zu verbinden,

Abschießend und zusammenfussend kann festgestellt werden, daß es durch die Verlegung von normalerweise außerhalb des IC-Bauteins vorgesehenen Bauelementen in diesen hinein auf verbilffend erlinfache Weise bewerkstelligber ist, die bekannten IC-Bausteine in ihrer Funktion und Wirkungsweise dernt zu verbessern, daß sie selbst bei höchsten SIgnalfrequenzen und Arbeitsgeschwindigkeiten problemiese instextbar sind.

Patentansprüche

- 1. IC-Baustein mit einer oder mehreren integrierten Schaltungen (1) und einem diese umgebenden Gehäuse, dadurch gekennzeichnet, daß innerhalb des Gehäuses in unmittelbarer N\u00e4he zur integrierten Schaltung ein oder mehrer zus\u00e4zülche elektronische Bauelemente (3) untergebrach sind.
- IC-Baustein nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Bauelemente (3) zur Vermeidung oder Kompensation von Störungen verwendet werden, welche während des Betriebes der integrierten Schaltung (1) in dieser auftreten könne.
- 3. IC-Baustein nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß die Bauelemente (3) passive Bauelemente 15
- 4. IC-Baustein nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Bauelemente auf einem Träger (2) untergebracht sind.
- nem Trager (2) untergebracht sind.

 5. IC-Baustein nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, daß der Träger (2) ein Glas- oder Keramikplättehen ist.
- 6. IC-Baustein nach Anspruch 4 oder 5, dadurch gekennzeichnet, daß die auf dem Träger (2) ausgebildeten Bauelemente (3) als Cofired Ceramik oder unter Verwendung der Dünnfilm- und/oder Dickschicht-Technologie hergestellt
- 7. IC-Baustein nach einem der Ansprüche 4 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daß auf dem Träger (2) ein eine Vielzahl von Kondensatoren (3) umfassendes Kondensatorfeld ausgebildet ist.
- S. IC-Baustein nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, daß die Kondensatoren (3) des Kondensatorfeldes zumindest teilweise eine gemeinsame Substrat- oder Deckelektrode (31, 33) aufweisen.
- mindest tenweise eine gemientsame Substrat- oder Deckelektrode (31, 33) aufweisen.

 9. IC-Baustein nach einem der Ansprüche 4 bis 8, dadurch gekennzeichnet, daß der Träger (2) auf die integrierte Schaltung (1) aufgeklebt ist.
- 10. IC-Baustein nach einem der Ansprüche 4 bis 9, dadurch gekennzeichnet, daß auf dem Träger (2) Bondpads (311, 331) vorgesehen sind, über welche die auf dem Träger vorgesehenen Bauelemente (3) mit der integrierten 30 Kahalung (1) verbindbar sind.
- 11. IC-Baustein nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, daß die Bondpads (311, 331) am Rand des Trägers (2) angeordnet sind.
- 12. IC-Baustein nach Anspruch 10 oder 11, dadurch gekennzeichnet, daß die mit den Bondpads (311, 331) verbundenen Bonddrähte (41, 42) relativ flach auf diese treffen.

25

40

45

50

55

60

65

Hierzu 2 Seite(n) Zeichnungen

Nummer: Int. Cl.⁶: Offenlegungstag: DE 197 28 692 A1 H 01 L 23/66 7. Januar 1999

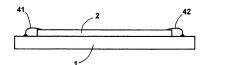


FIG 1

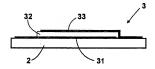


FIG 2A

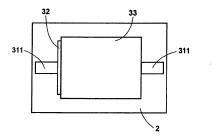


FIG 2B

